(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56-122690

5)Int. Cl.³B 23 K 26/06 26/00 識別記号

庁内整理番号 7356-4E 7356-4E **33**公開 昭和56年(1981)9月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

6Aレーザー溶接装置

21)特

願 昭55-24821

②出 願 昭55(1980) 2 月28日

⑫発 明 者 薄井自夫

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑭代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

レーザー格接装道

2. 特許請求の範囲

無点距離の異なる第1 および第2 のレンズをレーザービームの光軸に対称配置した集光レンズと、この集光レンズを前記光軸を中心に回転させる駆動手段と、前記集光レンズを成す前記第1 および第2 のレンズのいずれか一方を前記光軸方向に移動させる手段とを備えることを特徴とするレーザー経接接置。

3. 発明の詳細な説明

本発明はレーザーピームを被絡接部材に東光させて俗様するレーザー密接装置に関する。

一般に、レーザービームの照射により被容接部 材を容融させるレーザー経接において、溶触深度 を大きくするためには通常、レーザービームの無 点を被容接部材の表面より少し下がった位置に般定するいわゆるアンダーフォーカスでレーザービームを照射させている。しかしながら、このアンダーフォーカスにてレーザービームを照射すると、溶触深度は確かに大きくなるが、溶触幅(あるいは溶性を得るためには、レーザービームの焦点を被容接部材の表面より備かに上方に位置させるいわゆるオーバーフォーカスにするか、あるいは前述のアンダーフォーカスにするか、あるいは前述のアンダーフォーカス量をさらに大きくどるかにより達成できる。しかし、これらの方法では溶触深度が小さくなる。

例えば、重ね合セスポット終接の場合、格接強度は2つの被将接部材の界面の溶触面積に依存し、経趣量が大きければ将接強度の向上が得られ、強度上2点溶接を施す必要である場合でも1点溶接で十分な強度を確保できることも可能になる。このような諸点を考慮すると、一定のレーザービーム出力条件において、溶熱深度および溶融幅を共に大きく施すことが可能なレーザー溶接装置が切

望される。

本発明はアンダーフォーカスとオーバーフォーカスとによるレーザービーム照射をほとんど同時に行なわせるように、それぞれ焦点距離の異なる2つのレンズ片から構成される集光レンズを用いることにより、上記の課題を解消することができるレーザー密接装置を提供するものである。

本発明によるレーザー溶接装置は、それぞれ無点距離の異なる2つのレンズから構成された集光レンズを備え、この果光レンズがレーザービーム光軸を中心として回転可能である上に、一方のレンズがレーザービームの果光方向に移動可能な構成であることを特徴とする。

以下、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1図は本発明によるレーザー答接装置の構成を示す原理図である。この図に示すように、集光レンズ1は焦点距離の異なる2個のレンズ片1a および回1bとから成る2分割構造であり、レーザービーム発生器(図示省略)より放射されたレ

する。

レーザーピーム2の光軸上に沿って2分割され たレンズ片5,6は同様に2分割されたレンズホ ルダー7,8 に各々収納されている。一方のレン メホルダー1は円筒体9内にネジ10によって収 納固定されている。他方のレンズホルダー8は光 軸方向に摺動可能であり、とのホルダー8に億込 まれたネジ11によって円筒体9に対し相対移動 する。レンズ片 5 はレンズホルダー8 に押ネジ12 によって、对向するレンズ片6に面合せされる。 ブーリーホルダー13は、円筒体9と連結されて おり、ペアリンク14を介してホルダー15に対 して回転する梅浩となっている。また、ブーリー ホルダー13にはプーリー16がネジ17により 固定されている。さらに、このブーリーホルダー 13は連結プレート18を介してホルダー15に 固定されているモーター19に収付けられたブー リー20に装溜したペルト21によりレーザービ ーム2の光軸しを中心に回転する。ホルダー15 には開口部22をよび回23がレンズ片5,6の

ーザービーム2を2つの点点位置3および4に集 光する。また、レンズ片1aおよび1bの一方は レーザービーム2の光軸L方向(矢印A方向)に 可動であり、焦点位置3および4の間の距離ℓは これに応じて変化する。さらに、集光レンズ1は 光軸上を中心として回転可能であり、例えば矢印 B方向に1回転させると、レンズ片1 a および1 bを通過したレーザービーム2は符号2 / および 2 で示す集光軌跡を描く。したがって、被俗接 部材を焦点位置3と同4の間の適当な位置に配置 し、集光レンズ1を光軸1に関し回転させると前 述したように、アンダーフォーカスとオーバーフ オーカスの両者の裕融特性効果が組み合わさりよ り大きな溶融量が形成し得る。被溶接部材の熱特 性、形状および板厚などに適合させて焦点位置3 と何4との距離 ℓをレンズ片1 a および1 b の1 方を移動させることにより最適な俗融量を得るこ とができる。

次に、第2図を参照して、上述した原理に基づいて具体化したこの発明の一実施例について説明

固定および増動のためさらに、ペルト21の通路 用として設けられている。なお、上述した脊梯成 部材はレーザービーム2の導光路となる筒体24 に脱着自在に結合される。

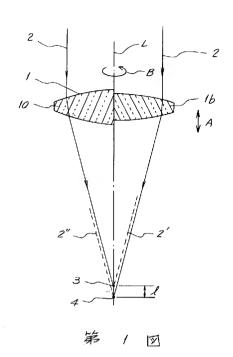
上述したように本発明によれば、(1) 被密接部材の熱的特性、形状に応じて人力エネルギー密度の分布を機調をすることができるため十分な呼吸量による高信項度な俗接が行なえる。また、(2) 熱的特性の異なる1 対の部材の突き合せ部へのシーム 終援が可能となる。さらに、(3) 彼密接部材の熱特性かよび形状の変化に対して容易に対応できるため、多目的なレーザー経接に適用できる。

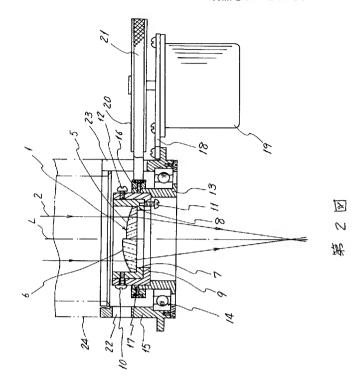
4 図面の簡単な説明

第1図は本発明によるレーザー溶接装置の原理 を説明する図、第2図は本発明によるレーザー溶 接装置の一実施例を示す断面構造図である。

1 …… 集光レンス、1 a, 1 b, 5, 6 …… レンス片、2 …… レーザービーム、3, 4 …… レーザービームの 焦点位産、 し…… レーザービーム 光軸。

特開昭56-122690(3)





PAT-NO: JP356122690A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56122690 A

TITLE: LASER WELDING DEVICE

PUBN-DATE: September 26, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

USUI, YORIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
NEC CORP N/A

APPL-NO: JP55024821

APPL-DATE: February 28, 1980

INT-CL (IPC): B23K026/06 , B23K026/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To minutely adjust the distribution of input energy density in accordance with a thermal characteristic and a shape of a material to be welded and secure a highly reliable welding, by using a condenser composed of two pieces of lenses having a different focal distance each other.

CONSTITUTION: Condenser 1 is composed of two cut pieces of lenses 1a and 1b having a different focal distance each other, and condenses laser beam 2 at two different focal points 3 and 4. Moreover, one of two lense pieces 1a and 1b is allowed to move along the direction of optical axis L of laser beam 2 (along the direction of arrow A), and distance 1 between focal distances 3 and 4 is changed in accordance with said movement. In addition, condenser 1 is allowed to rotate around optical axis L, and, for instance, when condenser 1 is rotated along the direction of arrow B, laser beam 2 which has passed through lense pieces 1a and 1b generates condensing focus as shown by code 2' and 2". Therefore, the melting characteristic effect of both under-focus and over-focus is combined and a larger melting amount is formed.

COPYRIGHT: (C)1981, JPO&Japio